

**JAPAN PATENT OFFICE**

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: July 24, 2003

Application Number: JP 2003-279137

Applicant(s): CANON KABUSHIKI KAISHA

Dated this 18th day of November 2003

Commissioner,  
Japan Patent Office

Yasuo IMAI (Seal)

Certificate Issuance No. 2003-3095059

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 3 年   7 月 2 4 日  
Date of Application:

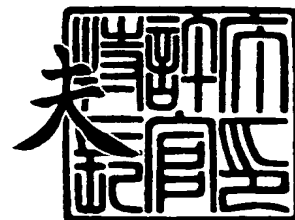
出 願 番 号            特 願 2 0 0 3 - 2 7 9 1 3 7  
Application Number:  
[ST. 10/C]:            [ J P 2 0 0 3 - 2 7 9 1 3 7 ]

出   願   人            キヤノン株式会社  
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 1 月 1 8 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願  
【整理番号】 256141  
【提出日】 平成15年 7月24日  
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿  
【国際特許分類】 H01J 9/02  
H01J 31/12

【発明者】  
【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社 内  
【氏名】 山下 眞孝

【発明者】  
【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社 内  
【氏名】 山野 明彦

【発明者】  
【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社 内  
【氏名】 山口 英司

【特許出願人】  
【識別番号】 000001007  
【氏名又は名称】 キヤノン株式会社  
【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】  
【識別番号】 100085006  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 世良 和信  
【電話番号】 03-5643-1611

【選任した代理人】  
【識別番号】 100100549  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 川口 嘉之

【選任した代理人】  
【識別番号】 100106622  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 和久田 純一

【先の出願に基づく優先権主張】  
【出願番号】 特願2002-218204  
【出願日】 平成14年 7月26日

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 066073  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 0011612

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

それぞれ隣接する赤、青、緑を表示する画素がマトリクス状に複数配置された画像表示装置の輝度測定方法において、

各色の画素を、色毎に時間的に分割して点灯させて、該点灯に応じて発光した画素の輝度を測定することを特徴とする画像表示装置の輝度測定方法。

**【請求項 2】**

画素の輝度の測定は、マトリクス状に配置された複数の光センサーを有する輝度測定装置により行くと共に、

画像表示装置の表示領域を、前記輝度測定装置の測定領域に対応した、それぞれ複数の画素を含む複数のブロックに分割し、

分割された各ブロック上に前記輝度測定装置を移動することにより各画素の輝度を測定することを特徴とする請求項 1 に記載の画像表示装置の輝度測定方法。

**【請求項 3】**

画像表示装置上に、複数の前記輝度測定装置を配置して、これら複数の輝度測定装置によって同時に画素の輝度を測定することを特徴とする請求項 2 に記載の画像表示装置の輝度測定方法。

**【請求項 4】**

分割された各ブロックに含まれる画素を、各色毎に同時に点灯させて各色毎の画素の輝度の測定を行うことを特徴とする請求項 2 に記載の画像表示装置の輝度測定方法。

**【請求項 5】**

それぞれ隣接する赤、青、緑を表示する画素がマトリクス状に複数配置された画像表示装置の製造方法において、

各色の画素を、色毎に時間的に分割して点灯させて、該点灯に応じて発光した画素の輝度を測定する測定工程と、

該測定工程における測定結果に基づいて、各画素の輝度を調整する調整工程とを有することを特徴とする画像表示装置の製造方法。

**【請求項 6】**

複数の電子放出素子を基板上に並べたマルチ電子源と、該電子放出素子からの放出電子の照射により発光する蛍光部材とを有する画像表示装置の特性調整方法であって、

画像表示装置の表示領域を複数の領域に分割し、分割した各領域の輝度を順次測定する測定ステップと、

該測定ステップの測定結果に基づいて、各電子放出素子の電子放出特性を、特性シフト電圧を印加することにより、所定の特性目標値までシフトさせるシフトステップと、を有し、

前記測定ステップにおいては、分割領域内の隣接しない電子放出素子を同時に電子放出させ、この放出電子の照射により発光する蛍光部材の輝度を測定することを特徴とする画像表示装置の特性調整方法。

**【請求項 7】**

前記分割領域内の隣接しない電子放出素子が、赤色蛍光体、緑色蛍光体、青色蛍光体のいずれか 1 色の蛍光部材へ電子を照射する電子放出素子から選択された素子であることを特徴とする請求項 6 に記載の画像表示装置の特性調整方法。

**【請求項 8】**

複数の電子放出素子を基板上に配置した画像表示装置の特性調整装置において、

画像表示装置の表示部における所定領域内の複数の隣接しない電子放出素子を同時に選択して駆動する選択駆動手段と、

該選択駆動手段の駆動時間に同期したタイミング信号発生手段と、

前記電子放出素子からの放出電子によって発光する発光手段と、

前記タイミング信号発生手段の出力に同期して前記発光手段の輝度信号を取り込む少なくとも 1 つの輝度測定手段と、

該輝度測定手段から得られた信号と前記駆動手段の複数素子の選択情報とから選択された素子の個々の発光特性を求める演算手段と、  
該演算手段の出力を記憶する記憶手段と、  
選択された複数の素子に特性シフト電圧を印加する電圧印加手段と、  
前記輝度測定手段と表示パネルを相対的に移動させる、少なくとも一つの移動手段とを有することを特徴とする画像表示装置の特性調整装置。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】画像表示装置の輝度測定方法、製造方法、特性調整方法及び特性調整装置

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、画像表示装置に備えられた画素の輝度を調整するための画像表示装置の輝度測定方法、製造方法、特性調整方法及び特性調整装置に関するものである。

## 【背景技術】

## 【0002】

従来、画像表示装置の輝度検査方法としては、例えば、特許文献1においては、ラインセンサを用いた液晶パネルの画素検査方法が開示されている。また、特許文献2には、表面伝導型電子放出素子（以下、SCE素子という）を用いた画像表示装置において、蛍光体の発光輝度を測定し、各素子に特性シフト電圧を印加する特性調整方法が開示されている。

## 【0003】

SCEは、図2に示されるように、素子電圧 $V_f$ と、素子電流 $I_f$ 及び放出電流 $I_e$ に対して非線形性を示し、放出電流 $I_e$ に関しては、明確な閾値電圧 $V_{th}$ を持つ。

## 【0004】

これらの特性を利用して、図11に示すように、SCE素子4001を、配線抵抗4004、4005を有した行方向および列方向配線に結線して単純マトリクス配置し、電子源として応用した画像表示装置が提案されている。

## 【0005】

マルチ電子源を単純マトリクス駆動による画像表示装置へ適用するには、任意の画素に対応する素子から所望の放出電流を出力させるため、行方向配線4002および列方向配線4003に適宜の電気信号を印加する。また、同時に不図示のアノード電極に高電圧を印加しておく。

## 【0006】

一般的な時分割駆動と同様に、行方向配線4002を周期的に逐次選択し、選択された行の行方向配線4002の端子には選択電圧 $V_s$ を印加すると同時に、非選択となる行の行方向配線4002の端子には非選択電圧 $V_{ns}$ を印加する。これと同期して列方向配線4003の端子には、表示する画像情報に応じて、放出電流を出力させるための変調電圧 $V_{e1} \sim V_{e6}$ を印加する。

## 【0007】

ここで、選択する素子に閾値電圧 $V_{th}$ 以上の電圧、非選択の素子に閾値電圧 $V_{th}$ 以下の電圧が印加されるように、 $V_{e1} \sim V_{e6}$ 、 $V_s$ 、 $V_{ns}$ を適宜の大きさの電圧にすれば、選択する素子だけから所望の強度の放出電流が出力される。また、このように階調情報に対応して、変調電圧の電圧振幅を変調する代わりに、変調電圧のパルス幅を変調することも可能である。さらに、電圧振幅変調とパルス幅変調を組み合わせた駆動方法も可能である。

## 【0008】

しかしながら、電子放出素子を多数配置したマルチ電子源は、工程上の変動などにより、個々の電子放出素子の電子放出特性に多少のバラツキを生じ、大画面のフラットな画像表示装置に適用した場合、それぞれの電子放出素子の特性バラツキが、輝度のバラツキとなって表れるという問題があった。

## 【0009】

このようにマルチ電子源における電子放出特性が電子放出素子毎に異なる理由としては、例えば電子放出部に用いた材料の成分のバラツキ、素子の各部材の寸法形状誤差、通電フォーミング工程における通電条件の不均一、通電活性化工程における通電条件や雰囲気ガスの不均一など種々の原因が考えられる。

## 【0010】

これら全ての原因を除去しようとするとは非常に高度な製造設備や極めて厳密な工程管理

が必要となり、これらを満足させると製造コストが莫大なものとなり、現実的でない。

【0011】

上記した特許文献2においては、このバラツキを押さえるために、それぞれの特性を測定する工程と基準値に応じた値になるように特性を調整する特性シフト電圧を印加する工程を設けた画像表示装置の製造方法が開示されているが、以下の点で、必ずしも十分ではなかった。

【0012】

ここで、まず素子特性を調整するために必要な素子特性の測定について述べる。

【0013】

従来、素子特性の測定は、1つの素子を選択し、電圧を印加して、放出電流  $I_e$  又は輝度を計測し、その結果をメモリに保存するという計測動作を全素子について繰り返すという工程からなる。輝度計測の場合は、蛍光体の発光特性のばらつきをも含めた特性調性とすることができる。

【0014】

この工程について、図15のフローチャートを参照して更に詳しく説明する。

【0015】

まず、スイッチマトリクスにより素子を選択し(S1)、波高値データ  $T_v$  を出力する(S2)。そして、パルス信号を印加し(S3)、放出電流  $I_e$  を検出し(S4)、検出結果をメモリにストアする(S5)。

【0016】

このS3～S5までの工程を全素子に対して終了したか否かを判定し、終了していなければ新たな素子を選択して(S7)、S3～S5までの工程を行う。

【0017】

全素子に対して終了したならば、全素子の  $I_e$  を比較して、各素子に印加するメモリ電圧を決定して(S8)、その結果をメモリにストアし(S9)、終了していないときS3に戻る。

【0018】

このような素子特性の計測工程においては、昨今の高品位TV等の高解像度画像形成装置のような画素数の多い画像表示装置に適用した場合、その工程に要する時間が多く費やされ生産性を下げるといった問題があった。

【0019】

また、各画素の輝度測定においては、蛍光体の位置ズレや電子ビームの照射位置ズレなどに起因するような、混色等隣接素子からの影響による、測定素子の輝度信号測定の精度の低下が少なからず生じてしまう可能性があった。

【0020】

さらに、一般的にCRTに用いられている蛍光体であるP22を用いた場合には、蛍光体の1/10残光時間は緑及び青で10 $\mu$ sec、赤で1msec程度である。

【0021】

光学測定系を用いて1素子からの発光を逐次計測する場合には、その残光時間があるので、ある素子と次の素子の駆動する時間間隔を残光時間分はあける必要がある。

【0022】

そのため画素が1280×RGB×768素子程度の高精彩のディスプレイを構成した場合には、全点の計測に約1000秒と長時間かかってしまう。

【0023】

また、赤色蛍光体(R)、緑色蛍光体(G)、青色蛍光体(B)の三原色の蛍光体の発光特性は、蛍光体を発光させる電子放出素子の電子放出特性による電子照射量以外に、使用する材料や蛍光体の形成状態などにも影響されてしまう。

【0024】

その表示特性としてのホワイトバランスを考慮すると、蛍光体の発光特性(CRT等で一般的なガンマ特性など)や、測定機器の感度補正等を行った上での、表示部全体の最適

なホワイトバランスとなる電子放出素子の電子放出特性の調整実施など、煩雑な作業となってしまうことがあった。

【特許文献1】実開平04-055535号公報

【特許文献2】特開平10-228867号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0025】

上述のように、従来技術においては、画素の輝度を調整するために、各画素の特性を測定するのに要する測定時間が長時間かかっていた。また、測定精度も十分ではなかった。

【0026】

本発明の目的は、画素の輝度の測定時間の短縮化を図りつつ、測定精度の向上を図った画像表示装置の輝度測定方法、製造方法、特性調整方法及び特性調整装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0027】

上記目的を達成するために本発明の画像表示装置の輝度測定方法にあつては、それぞれ隣接する赤、青、緑を表示する画素がマトリクス状に複数配置された画像表示装置の輝度測定方法において、

各色の画素を、色毎に時間的に分割して点灯させて、該点灯に応じて発光した画素の輝度を測定することを特徴とする。

【0028】

画素の輝度の測定は、光センサーを有する輝度測定装置により行うと共に、画像表示装置の表示領域を、前記輝度測定装置の測定領域に対応した、それぞれ複数の画素を含む複数のブロックに分割し、

分割された各ブロック上に前記輝度測定装置を移動することにより各画素の輝度を測定するとよい。

【0029】

画像表示装置上に、複数の前記輝度測定装置を配置して、これら複数の輝度測定装置によって同時に画素の輝度を測定するとよい。

【0030】

分割された各ブロックに含まれる画素を、各色毎に同時に点灯させて各色毎の画素の輝度の測定を行うとよい。

【0031】

また、本発明の画像表示装置の製造方法にあつては、それぞれ隣接する赤、青、緑を表示する画素がマトリクス状に複数配置された画像表示装置の製造方法において、

各色の画素を、色毎に時間的に分割して点灯させて、該点灯に応じて発光した画素の輝度を測定する測定工程と、

該測定工程における測定結果に基づいて、各画素の輝度を調整する調整工程とを有することを特徴とする。

【0032】

また、本発明の画像表示装置の特性調整方法にあつては、複数の電子放出素子を基板上に並べたマルチ電子源と、該電子放出素子からの放出電子の照射により発光する蛍光部材とを有する画像表示装置の特性調整方法であつて、

画像表示装置の表示領域を複数の領域に分割し、分割した各領域の輝度を順次測定する測定ステップと、

該測定ステップの測定結果に基づいて、各電子放出素子の電子放出特性を、特性シフト電圧を印加することにより、所定の特性目標値までシフトさせるシフトステップと、を有し、

前記測定ステップにおいては、分割領域内の隣接しない電子放出素子を同時に電子放出させ、この放出電子の照射により発光する蛍光部材の輝度を測定することを特徴とする。



**【0033】**

前記分割領域内の隣接しない電子放出素子が、赤色蛍光体、緑色蛍光体、青色蛍光体のいずれか1色の蛍光部材へ電子を照射する電子放出素子から選択された素子であるとい。

**【0034】**

また、本発明の画像表示装置の特性調整装置にあつては、  
複数の電子放出素子を基板上に配置した画像表示装置の特性調整装置において、  
画像表示装置の表示部における所定領域内の複数の隣接しない電子放出素子を同時に選択して駆動する選択駆動手段と、  
該選択駆動手段の駆動時間に同期したタイミング信号発生手段と、  
前記電子放出素子からの放出電子によって発光する発光手段と、  
前記タイミング信号発生手段の出力に同期して前記発光手段の輝度信号を取り込む少なくとも1つの輝度測定手段と、  
該輝度測定手段から得られた信号と前記駆動手段の複数素子の選択情報とから選択された素子の個々の発光特性を求める演算手段と、  
該演算手段の出力を記憶する記憶手段と、  
選択された複数の素子に特性シフト電圧を印加する電圧印加手段と、  
前記輝度測定手段と表示パネルを相対的に移動させる、少なくとも一つの移動手段とを有することを特徴とする。

**【発明の効果】****【0035】**

以上説明したように、本発明により、画素の輝度の測定時間の短縮化を図りつつ、測定精度の向上を図ることができた。

**【0036】**

また、測定精度の向上に伴って、表示する画像の品質を向上することが可能となった。

**【発明を実施するための最良の形態】****【0037】**

以下に図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特に特定の記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。

**【0038】****(第1の実施の形態)**

本発明の第1の実施の形態に係る画像表示装置の輝度測定方法、製造方法、特性調整方法及び特性調整装置について説明する。本実施の形態においては、SCE素子をマルチ電子ビーム源として用いた画像表示装置を例にして説明する。

**【0039】**

画像表示装置の全体構成については、特開平10-228867号公報で図15及び図16等を参照して詳述されているので省略する。本願発明者らは、製造工程において通常の表示のための駆動に先立ち、予備駆動処理を行うことで経時的な変化が低減することができるを見出している。

本実施の形態においては、予備駆動と電子源の特性調整を一本化して行ったので、最初に予備駆動について説明する。

**【0040】**

通常、フォーミング処理及び通電活性化処理を施した素子は、有機物分圧の低減した安定化状態に維持されている。

**【0041】**

このような真空雰囲気中の有機物の分圧を低減した雰囲気(安定化状態)で、画像を表示するための通常の駆動に先立って施される通電処理が予備駆動である。

**【0042】**

すなわち、予備駆動電圧  $V_{pre}$  なる電圧でしばらく駆動を行った後、電界強度が小さくなるような通常駆動電圧  $V_{drv}$  で通常の表示駆動を行う。

【0043】

このように  $V_{pre}$  電圧印加による駆動により、素子の電子放出部に予め大きな電界を印加することで、経時特性の不安定の原因となる構造部材の変化を短期間に集中的に発現させ、低電界となる通常駆動電圧  $V_{drv}$  で長時間駆動時の変動要因を減少することが出来ると考えられる。

【0044】

本実施の形態においては、画像形成装置での電子放出素子の使用に先立って、画像表示のための通常駆動電圧  $V_{drv}$  で各電子放出素子の発光特性を測定し、発光特性にバラツキがあった場合、そのバラツキを減らして均一な分布を持つように、各素子の特性調整を行うものである。

【0045】

図1は本発明の第1の実施の形態に係る電子放出素子の電子放出特性を調整するための駆動回路構成を示すブロック図である。本実施の形態においては、表示パネル301の各SCE素子に特性調整用の波形信号を加えて電子放出特性を変えることで、各素子の特性調整を行う。

【0046】

図1において、301は表示パネルで、複数のSCE素子をマトリクス状に配設した基板と、その基板上に離れて設けられ、SCE素子から放出される電子により発光する蛍光体を有するフェースプレート等を真空容器中に配設したもので構成されている。

【0047】

表示パネル301に備えられる各素子には、特性調整に先立って、前述した予備駆動電圧  $V_{pre}$  が印加される。

【0048】

302は、表示パネル301に備えられる蛍光体に高圧電源313からの高電圧を印加するための端子である。

【0049】

303、304はスイッチマトリクスで、それぞれ行方向配線及び列方向配線を選択してパルス電圧を印加するための電子放出素子を選択するものである。

【0050】

306、307はパルス発生器で、駆動用のパルス波形信号  $P_x$ 、 $P_y$  を発生させるものである。

【0051】

305は画像形成装置の発光を捉えて光電センシングをする輝度測定装置であり、光学レンズ305aとエリアセンサー305bとを備えている。本実施の形態ではエリアセンサーとして、CCDを用いた。

【0052】

この輝度測定装置305（光学系）を用いて画像形成装置の発光の様子を2次元画像情報として電子化することができる。

【0053】

308は演算装置である。

【0054】

エリアセンサー305bの出力である2次元輝度信号  $I_{xy}$  とスイッチマトリクス303、304に指定した位置情報信号  $A_{xy}$  を、スイッチマトリクス制御回路310から演算装置308に入力する。そして、演算装置308は、駆動されたSCE素子の、一つ一つに対応した発光量の情報を算出し、 $L_{xy}$  として制御回路312に出力する。この方法の詳細については後述する。

【0055】

309はエリアセンサー305bをパネルに対して相対移動させるロボットシステムで

ある。ロボットシステム309は、不図示のボールネジとリニヤガイドとを備えている。

【0056】

311はパルス波高値設定回路であり、パルス設定信号 $Lpx$ 、 $Lpy$ を出力することにより、パルス発生器306、307のそれぞれより出力されるパルス信号の波高値を決定している。

【0057】

312は制御回路であり、特性調整フロー全体を制御し、パルス波高値設定回路311に波高値を設定するためのデータ $Tv$ を出力している。尚、312aはCPUであり、制御回路312の動作を制御している。

【0058】

312bは、各素子の特性調整のために、各素子の発光特性を記憶するための輝度データ格納メモリである。

【0059】

具体的には、メモリ312bは通常駆動電圧 $Vdrv$ 印加時に各素子から放出される電子によって発光した発光輝度に比例した発光データを格納している。

【0060】

312cは、素子特性を目標設定値にするために必要な特性シフト電圧を格納するメモリである。

【0061】

312dは、詳細は後述するが、素子の特性調整を行うために参照するルックアップテーブル(LUT)である。

【0062】

310はスイッチマトリクス制御回路であり、スイッチ切換え信号 $Tx$ 、 $Ty$ を出力してスイッチマトリクス303、304のスイッチの選択を制御することにより、パルス電圧を印加する電子放出素子を選択している。

【0063】

また、スイッチマトリクス制御回路310は、どの素子を点灯させたかのアドレス情報 $Axy$ を演算装置308に出力している。

【0064】

次に、駆動回路の動作について説明する。

【0065】

駆動回路の動作は、表示パネル301の各素子の発光輝度を測定し、調整目標値に達するために必要な輝度ばらつき情報を得る段階と、調整目標値に達するように特性シフト用のパルス波形信号を印加する段階とに大きく分けられる。

【0066】

まず、発光輝度を測定する方法について述べる。

【0067】

最初にロボットシステム309により輝度測定装置305を計測したい表示パネル上の対面に位置させるように移動させる。次に制御回路312からのスイッチマトリクス制御信号 $Tsw$ により、スイッチマトリクス制御回路310を通じてスイッチマトリクス303及び304が所定の行方向配線又は列方向配線を選択し、所望のアドレスのSCE素子を駆動できるように切換え接続する。

【0068】

一方、制御回路312はパルス波高値設定回路311に、電子放出特性の測定用の波高値データ $Tv$ を出力する。これによりパルス波高値設定回路311から波高値データ $Lpx$ 及び $Lpy$ が、パルス発生器306、307のそれぞれに出力される。

【0069】

この波高値データ $Lpx$ 及び $Lpy$ に基づいて、パルス発生器306及び307のそれぞれは駆動パルス $Px$ 及び $Py$ を出力し、この駆動パルス $Px$ 及び $Py$ がスイッチマトリクス303及び304により選択された素子に印加される。

**【0070】**

ここで、この駆動パルス  $P_x$  及び  $P_y$  は、SCE 素子に、特性測定のために印加される電圧（波高値） $V_{drv}$  の  $1/2$  の振幅で、かつ互いに異なる極性のパルスとなるように設定されている。

**【0071】**

また同時に、高圧電源 313 により表示パネル 301 の蛍光体に所定の電圧を印加する。

**【0072】**

このアドレス選択とパルス印加の工程を複数の行配線にわたって繰り返し、表示パネルの領域（例えば、矩形領域）を走査しながら駆動する。

**【0073】**

そして、この繰り返しの工程の期間を示す信号  $T_{sync}$  を電子シャッターのトリガーとしてエリアセンサーに渡す。

**【0074】**

すなわち制御回路 312 は、図 4 に示すようにスイッチ切換え信号  $T_x$ 、 $T_y$  に同期して駆動信号  $V_{drv}$  を出力し、 $T_y$  を走査する行配線数分順次出力する。その複数の  $T_y$  信号を覆うように  $T_{sync}$  信号を出力する。

**【0075】**

$T_{sync}$  が論理 High の期間、エリアセンサー 305b のシャッターが開かれるため、エリアセンサー 305b には光学レンズ 305a を通して縮小された点灯像が結像される。その様子を図 5 に模式的に示す。

**【0076】**

1つの発光点 501 に対して複数のエリアセンサーの素子 502 上に結像されるように光学系の縮小倍率を設定しておく。

**【0077】**

この撮像された像の輝度信号  $I_{xy}$  を演算装置 308 に転送する。駆動した素子の像が結像されているので、その割り当てられたセンサーの素子分の和を計算すれば、その駆動された素子の発光量に比例した輝度値となる。

**【0078】**

これで駆動した領域の素子に対応した輝度値が得られるので制御回路 312 に輝度データ  $L_{xy}$  として情報を送る。

**【0079】**

蛍光体の残光時間の間も電子シャッターは開放しているが、発光点同士はエリアセンサー上で空間的に分離されているので残光時間の影響が発光点間で生じることはなかった。

**【0080】**

次に、本実施の形態で用いた特性調整方法を、図 3、図 6 を参照して模式的に説明する。

**【0081】**

図 3 は、本実施の形態に係る表示パネル 301 のマルチ電子源を構成する、予備駆動電圧  $V_{pre}$  印加後の SCE 素子の駆動電圧（駆動パルスの波高値） $V_f$  を変えたときの放出電流  $I_e$  の変化の一例を示した図で、

電子放出特性が動作曲線（a）で示されており、駆動電圧  $V_{drv}$  の時の放出電流は  $I_{e1}$  となる。

**【0082】**

ところで、本実施の形態に係る SCE 素子は、過去に印加された電圧の駆動パルスの最大波高値やパルス巾に応じた放出電流特性（メモリ機能性）を有している。

**【0083】**

図 6 は、図 3 の放出電流特性（a）を持つ素子に特性シフト電圧  $V_{shift}$  ( $V_{shift} \geq V_{pre}$ ) を印加した際の放出電流特性の変化を示したものである（図 6（c）曲線）。

## 【0084】

特性シフト電圧の印加により、 $V_{drv}$ 印加時の放出電流  $I_e$  が  $I_{e1}$  から  $I_{e2}$  に減少していることが分かる。即ち特性シフト電圧印加により放出電流特性は右方向（放出電流が小さくなる方向）に、シフトすることになる。

## 【0085】

放出電流に対する発光量は、蛍光体への電子の加速電圧、蛍光体の発光効率及び電流密度特性により決まるので、予めそれらを加味した量を参照すれば発光特性をシフトさせることが出来る。

## 【0086】

各工程で電子放出素子に印加する電圧の大きさを以下に述べるように設定した。

## 【0087】

各電子放出素子による発光特性を測定する工程において印加する測定用駆動電圧を  $V_{Emeasure}$ 、各電子放出素子の特性が均一になるように調整する工程において印加する特性シフト用電圧を  $V_{shift}$ 、画像表示のために電子放出素子を使用する際に印加する駆動電圧の最大値を  $V_{drive}$  とした場合に、これらと前述の  $V_{pre}$  は、

$V_{drive} \leq V_{Emeasure} \leq V_{pre} \leq V_{shift}$   
の大小関係が成り立つようにした。

## 【0088】

このように、 $V_{Emeasure}$  を  $V_{drive}$  よりも大きく設定したことにより、各電子放出素子には、使用に先立って使用時に印加される駆動電圧よりも大きな電圧が予め印加される。このため、使用中に電子放出特性がシフトしてしまう不都合を防止できる。

## 【0089】

また、 $V_{shift}$  を  $V_{Emeasure}$  よりも大きく設定しているので、特性シフト用パルスが電子放出素子に印加される最大電圧となる。

## 【0090】

従って、特性シフト用パルスを印加すれば、電子放出特性を所望の特性にまで確実にシフトさせることができる。もちろん  $V_{shift}$  は  $V_{drive}$  よりも大きく設定されているので、均一に調整した電子放出特性が使用中にシフトしてしまう不都合も防止できる。

## 【0091】

ここで、素子からの電子放出量と発光輝度との関係は、電子の加速電圧と電流密度、及び蛍光体の発光特性で決まる。従って、ある初期特性をもつ電子放出素子に対してどのくらいの大きさの特性シフト用電圧を印加すれば、どれくらいの特性カーブが右方向にシフトするかを知るには、予めいろいろな初期特性の電子放出素子にいろいろな大きさの  $V_{shift}$  を印加して輝度を計測しておく必要がある。

## 【0092】

そのため、このような実験のデータを制御回路 312 に予めルックアップテーブル 312d として蓄積している。

## 【0093】

各電子放出素子に印加される特性シフト電圧の大きさは、ルックアップテーブル 312d を参照して選択される。

## 【0094】

本実施の形態においては表示パネルの領域を縦横  $10 \times 8$  の計 80 のブロックの視野に分割して計測できるように、その光学系とロボットシステムを設計した。

## 【0095】

本実施の形態に係る表示パネルのフェースプレートにおいては、図 7 (a) に示すように、1 色の 1 画素の蛍光体が  $155 \mu m \times 300 \mu m$ 、縦ブラックストライプ幅  $50 \mu m$ 、横ブラックストライプ幅  $300 \mu m$  の大きさに構成したため、 $3 \times 1280 \times 768$  画素では表示領域は約  $790 mm \times 460 mm$  となる。また、図 7 (b) は、フェースプレート上の蛍光体及びブラックストライプに対応して、基板上に SCE 素子並びに行配線及

び列配線を配置したリアプレートの構成を示す。ここでは、列配線と行配線の幅がフェースプレート上の縦・横のブラックストライプの幅に合わせて設定されている。

【0096】

従って、その領域を走査できるようにロボットシステムを設計し、光学系の倍率を0.18倍とした。

【0097】

図8は、制御回路312による特性測定処理を示すフローチャートである。

【0098】

まず、ステップS1で、光学系を所望の視野（領域）に移動する。

【0099】

ステップS2でスイッチマトリクス制御信号Tswを出力して、スイッチマトリクス制御回路310によりスイッチマトリクス303、304を切換えて表示パネル301のSCE素子を隣接しない192（1行384素子の半分）素子選択する。

【0100】

次に、ステップS3で、その選択された素子に印加するパルス信号の波高値データTvをパルス波高値設定回路311に出力する。

【0101】

測定用パルスの波高値は、画像表示を行う際の駆動電圧Vdrvである。そしてステップS4で、パルス発生器306、307よりスイッチマトリクス303、304を介して、ステップS1で選択されているSCE素子に、電子放出素子の特性測定用のパルス信号を印加する。

【0102】

このステップ2からステップ4を192（96行×2）回、指定する行配線と列配線を順次換えながら繰り返す。それらのステップと同時にステップ5で駆動された領域の発光画像を測定する。

【0103】

次に、ステップS6で発光画像と駆動された素子のアドレスから素子アドレスに対応した輝度値に変換する。すなわち96×384個の素子を駆動しその輝度値を得ることができた。

【0104】

そして、ステップS7で、得られた輝度データをメモリ312bに格納する。

【0105】

次に、得られた輝度データに基づいて、ステップS8でシフト電圧印加処理を行う。このステップの詳細は後述する。ここまでで1つの視野についてシフト電圧の印加処理が終了する。

【0106】

ステップS17では、表示パネル1の全ての視野に対して、輝度測定及びシフト電圧印加処理を行ったかどうかを調べ、そうでないときはステップS1に進み、次の視野に光学系を移動し繰り返す。

【0107】

光学系の移動はロボットシステム309を用いたが、輝度測定系の移動速度は30mm/秒で動かした。

【0108】

1つの視野は約80mm×60mmなので視野間の移動時間は4秒ほどであった。

【0109】

本実施の形態ではVdrv=14v、Vpre=16v、Vshift=16~18v、特性シフトにはパルス巾1ms、周期2msの矩形パルス、輝度測定にはパルス幅18μs、周期20μsのものを用了。

【0110】

移動時間と素子を点灯した時間については、全画面の輝度値を計測するときに出力する

パルス数は1視野あたり192発、視野数が80なので計15360発であるから駆動時間は約0.3秒であり、移動時間は4秒が80視野分あるので320秒程度であった。

【0111】

また、シフト電圧の印加時間は2ms×全素子数なので約5900秒であった。

【0112】

図9は、本実施の形態における制御回路312により実施される、表示パネル301の1視野内のSCE素子の輝度値を目標設定値に揃えるための処理を示すフローチャートであり図8のフローチャートのステップ8に相当するものである。

【0113】

まず、ステップS10でメモリ312bより計測された輝度値を読み込む。

【0114】

そして、ステップS11で、各SCE素子に特性シフト電圧を印加する必要があるか否か、すなわち目標とする輝度値との上下(大小)関係进行判断する。

【0115】

シフト電圧印加が必要な場合、ステップ12として、ルックアップテーブル312dの中から、当該素子と初期特性が最も近似した素子のデータを読み出す。

【0116】

そして、当該データの中から、その素子の特性を目標値に等化させるための特性シフト電圧を選び出す。

【0117】

次にステップS13で、スイッチマトリクス制御信号Tswによりスイッチマトリクス制御回路310を介してスイッチマトリクス303及び304を制御し、表示パネル301のSCE素子を1素子選択する。

【0118】

そして、波高値設定信号Tvによりパルス波高値設定回路311でパルス信号の波高値を設定し、ステップS14で、パルス波高値設定回路8は波高値データLpx及びLpyを出力し、その値に基づいてパルス発生器306及び307は、その設定された波高値の駆動パルスPx及びPyを出力する。

【0119】

こうして、それぞれの素子について、特性シフト用電圧の値を決定し、特性をシフトさせる必要があるSCEに、その特性に応じた特性シフトパルスが印加される。

【0120】

ステップS15で1視野内の全てのSCEに対する処理が終了したかを調べ、そうでないときはステップ10に戻る。

【0121】

以上の工程により作成した画像形成装置をVdrv=14Voltで駆動し全面の輝度むらを計測したところ、標準偏差/平均値は3%であった。またそのパネルに動画像を表示するとばらつき感を感じない高品位の画像が表示できた。

【0122】

(比較例)

上記第1の実施の形態での実施内容に替えて、隣接する電子放出素子を選択して行った以外は、上記と同様の方法で作成した画像形成装置の電子放出特性を調整した。

【0123】

その結果、領域内に部分的表示性能が低下している箇所が見受けられた。該当箇所を観察したところ、発光点が隣接部で数箇所重なって発光している領域であった。

【0124】

図5において、2つの発光点501の間に、もうひとつの発光点が存在した場合を想像すれば、比較例で表示される画質と上記第1の実施の形態のように"隣接しない素子"を選択した場合の画質とに違い生じうる事は、容易に推察できる。

【0125】

(第2の実施の形態)

上記第1の実施の形態では、画素の輝度を測定する場合に、隣接しない画素を同時に選択して点灯させて輝度を測定する場合を説明したが、本実施の形態では、この「隣接しない画素」として、3原色（赤R、緑G、青B）のうち同色のものを選ぶ場合について説明する。

【0126】

基本的な構成および作用については、上記第1の実施の形態と同一なので、その説明は省略する。

【0127】

上記第1の実施の形態における輝度測定方法において、測定対象を、R、G、Bを表示する画素が隣接して配置された画素構成を有するカラー画像表示装置とし、互いに隣接しない素子を同時に選択するように、RGBごとにそれぞれ時間的に分割して点灯させ、上記第1の実施の形態と同様の方法で特性調整を行った。

【0128】

つまり、本実施の形態に係るカラー画像表示装置は、図12に示すように、蛍光体は、R、G、Bが同順でフェースプレート上に配置されている。従って、同色の画素を選択すれば、隣接しない画素を選択することになる。

【0129】

そこで、本実施の形態では、各色の画素を時間的にずらして、その輝度を測定することによって、上記第1の実施の形態で説明したように、測定時間を短縮させ、かつ、測定精度を向上させるようにした。

【0130】

また、本実施の形態においては、1ブロック内で行方向配線を逐次選択して、行毎に各色の画素の輝度を時間的に分割して測定するのではなく、1ブロック内の全行方向配線を同時に選択して各色毎に輝度測定することも可能である。即ち、1ブロック内のSCE素子に対して、RGB毎に都合3回点灯動作を行うことにより、ブロック内の全SCE素子の輝度を測定することができる。この場合、行毎に測定する場合に比べて、測定時間を遥かに短縮させることができる。

【0131】

このとき、列方向においては隣接して画素が同時に点灯されるが、前述したように、横ブラックストライプを配置させることにより、輝度測定に与える隣接画素の影響を十分抑制することができる。

【0132】

測定された輝度に基づいて、電子放出特性を調整する方法等については、上記第1の実施の形態で説明した通りである。

【0133】

ただし、本実施の形態においては、R/G/Bでの輝度測定と特性目標値までの特性シフトによる特性調整は、表示部のホワイトバランスをも考慮して行った。

【0134】

すなわち、各色における各素子の輝度データから、輝度の分布が一樣になるように電子放出素子の電子放出特性を調整するだけではなく、本実施の形態においては、輝度の分布が一樣になることに加え、各色の輝度データから、ホワイトバランスが適性となるように、電子放出素子の電子放出特性を調整するようにした。

【0135】

その結果、上記第1の実施の形態と同程度の輝度ムラに加え、ホワイトバランスの良好な画像表示が得られた。

【0136】

以上のように、画像表示装置の輝度測定において、他の色を表示する画素である隣接画素からの影響を排除することにより、測定精度の高い輝度測定が可能となった。

【0137】



さらに、マルチ電子源の特性調整工程に適用することで、各電子放出素子の電子放出特性の不規則なバラツキ、蛍光体の蛍光（発光）特性バラツキ、画像形成装置の構成等に起因するさまざまな輝度バラツキを軽減することができ、高表示品位の画像表示装置を製造することが可能になった。

#### 【0138】

更に、複数の素子の発光特性を同時に得られることから調整処理を高速に行うことが出来たため、特性調整に必要な工程時間を大幅に短縮することができた。

#### 【0139】

（第3の実施の形態）

本実施の形態においては、上記第1の実施の形態における駆動測定素子の選択において、ある行の中の隣接しない素子であると共に、隣接しない行を複数行同時に選択し、更にRGBごとにそれぞれ点灯させて、輝度測定を行った。

#### 【0140】

その他の点は、上記第2の実施の形態と同様の方法で特性調整を行ったところ、上記第2の実施の形態と同様の画像表示が得られた。

#### 【0141】

本実施の形態においては、測定機器の位置あわせ精度やパネル寸法精度に対する許容範囲を広げる事ができ、また、測定機器の感度補正なども一括で処理できることで測定をより簡便にする事が出来た。

#### 【0142】

（第4の実施の形態）

上記第1の実施の形態においては、一つの輝度測定装置によって、この輝度測定装置をパネルの全領域に対して移動させることで、輝度測定を行う場合の構成を説明した。

#### 【0143】

本実施の形態では、輝度測定装置を複数（具体的には4つ）設けて、複数の輝度測定装置により同時に測定を可能とすることで、測定時間の更なる短縮化を図った場合の構成について説明する。

#### 【0144】

その他の基本的な構成等については、上記第1の実施の形態と同一であるので、同一の構成については同一の符号を付して、適宜その説明は省略する。また、本実施の形態を、上記第2、3の実施の形態に適用する事も可能である。

#### 【0145】

図10は本発明の第4の実施の形態に係る電子放出素子の電子放出特性を調整するための駆動回路構成を示すブロック図である。

#### 【0146】

上述した第1及び第2の実施の形態における図1の構成に対して、輝度測定装置が3つ増えて合計4つ（輝度測定装置305、314、315、316）となっており、また、これに伴って、パルス発生回路が2つ増えて合計4つ（パルス発生回路306、307、317、318）となっている。

本実施の形態では1度に選択する視野を4つ設けることで、輝度測定の高速化を測っている。

#### 【0147】

図13に示す模式図の様に、ステージ1801上に表示パネル301が置かれ、台座1802上にXY方向に光学系を移動するためのロボットシステム1803を配置している。

#### 【0148】

光学系（輝度測定装置）はレンズ1804とCCDカメラ1805からなり4台分配置されている。

#### 【0149】

全体のフローについては、図8で示した第1～3の実施形態と同様であるが、以下異なる部分について主に説明する。

【0150】

まず、ステップS1で、2つの輝度測定装置（輝度測定系、光学系）を図14に示すように、視野1、視野2、視野3、視野4の2つの場所に移動する。

【0151】

ステップS2で、SCE素子を768素子選択する。

【0152】

具体的に複数ある視野を一つ選んだ場合の動作を例にとると $Y=1$ 、 $Y=385$ 、 $X=1-384$ 、 $X=1921-2304$ の隣接しない素子のスイッチがONになるように選択する。

【0153】

次に、ステップS3で、その選択された素子に印加するパルス信号の波高値データ $T_{v1}$ 、 $T_{v2}$ をパルス波高値設定回路311に出力する。そして、ステップS4で、パルス発生回路306、307、317、318によりスイッチマトリクス303、304を介して、ステップS1で選択されているSCE素子に、電子放出素子の特性測定用のパルス信号を印加する。

【0154】

従って、 $Y=1$ 、 $Y=385$ 、 $X=1-384$ 、 $X=1921-2304$ の合計768個の素子が同時に駆動される。

【0155】

このステップ2からステップ4を192回、指定する行配線（Y）を順次換えながら繰り返す。

【0156】

この操作により $Y=1-96$ 、 $Y=385-480$ 、 $X=1-384$ 、 $X=1921-2304$ の4つの領域（矩形エリア、矩形領域）が点灯する。

【0157】

この領域の点灯に同期した同期信号 $T_{sync}$ を制御回路312から出力し、その信号をもとに電子シャッターを開放する。これによりステップ5で駆動された領域の発光画像を測定する。

【0158】

ここで、この時の各ブロックに印加される電圧について説明する。

【0159】

図14で、X方向及びY方向で選択された領域の重複領域として斜線部で示したブロックに電圧が印加される。

【0160】

調整を行う素子以外の素子にシフト電圧がかかると素子の特性が変動してしまうので本実施の形態においては以下の様にしてこの問題を回避した。

【0161】

視野1、3のY側から印加される電圧を $P_{y1}$ 、X側から印加される電圧を $P_{x1}$ とし、視野2、4のY側から印加される電圧を $P_{y2}$ 、X側から印加される電圧を $P_{x2}$ とすると、視野1内の素子には $P_{y1} + P_{x1}$ の電圧が印加される。

【0162】

また、視野2内の素子には $P_{y2} + P_{x1}$ の電圧が印加され、視野3の素子には $P_{y1} + P_{x2}$ の電圧が印加され、視野4内の素子には $P_{y2} + P_{x2}$ の電圧が印加される。

【0163】

従って、輝度を測定する際は各4種類の電圧が $V_{drv}$ 電圧となるように指示信号 $L_{p1}$ 、 $L_{p2}$ 、 $L_{p3}$ 、 $L_{p4}$ を決定した。

【0164】

次に、ステップS6で、上記第1の実施の形態と同様に、発光画像と駆動された素子の

アドレスから、素子アドレスに対応した輝度値に変換する。これで  $96 \times 384$  個の素子が並んだ 4 箇所についての輝度値を得ることができた。

【0165】

特性をシフトさせる処理について図 16 を用いて説明する。

【0166】

本実施の形態では視野 2 つに対してそれぞれ 1 つずつ合計 2 つの素子を選び同時にシフト電圧を印加する。

【0167】

4 つの視野に対してそれぞれ 1 つ、計 4 つの素子について同時にシフト電圧を印加しないのは以下の理由による。

【0168】

たとえば、図 14 において、視野 1、視野 2、視野 3、視野 4 の中にある素子に印加する必要があるシフト電圧が 16, 15, 15.5, 16 volt であったとすると、視野には上述したような組み合わせの電圧しか印加されないので  $P_y1$ ,  $P_y2$ ,  $P_x1$ ,  $P_x2$  を決めることができない。

【0169】

また、同時にシフト電圧を印加する素子 2 つを視野 1、視野 4 から選ぼうとしても、視野 2、視野 3 の部分にも電圧が印加されてしまうため同時に異なるシフト電圧を印加することは出来ない。

【0170】

まず、ステップ 10 でそれぞれの視野 1、視野 3 に該当するアドレスの素子の輝度データを読み込む。便宜上、該当素子を A 素子と B 素子とすると、まず A 素子に対して目標値との比較を行い V シフト電圧の印加の有無を判断する。

【0171】

シフト電圧の印加が必要な場合には、ステップ 11 においてルックアップテーブルの参照を行い、シフト電圧  $T_v1$  を決める。次にステップ 13 で B 素子に対するシフト電圧印加の有無を判断しステップ 14 で  $T_v2$  を決定する。

【0172】

次に、図 10 中のパルス波高値設定回路 311 を用いてパルスの波高値を決定するが、たとえば A の素子に  $V_{pre}$  として 16 Volt、B の素子に 15.5 Volt の電圧印加が必要な場合には、 $P_y1 = 8 \text{ Volt}$ 、 $P_y2 = 0 \text{ Volt}$ 、 $P_x1 = 8 \text{ volt}$ 、 $P_x2 = 7.5 \text{ Volt}$  として設定した。

【0173】

このときには、視野 2 及び視野 4 の素子には  $V_{drv}$  以下の電圧しか印加されることは無いので、A 素子と B 素子のシフト電圧印加を同時に行なっても特性には影響を与えなかった。

【0174】

この様に指示信号  $L_p1$ ,  $L_p2$ ,  $L_p3$ ,  $L_p4$  を決定していく。

【0175】

そして、選択する素子を視野 2、視野 4 から選んで順次シフト電圧印加処理を行う。

そして、上記のような電圧設定を用いてステップ 15 で素子を選択し、ステップ 16 で実際にシフト電圧を印加する。

【0176】

以上の処理を 2 つの視野内の全素子に対して行い、ステップ 17 において全素子に対して終了されたと判断されれば、処理は終了となる。

【0177】

全画面の輝度値を計測する時間は、上記第 1 の実施の形態の  $1/4$  の 160 秒程度であった。

【0178】

シフト電圧の印加時間は本実施の形態においては2つの素子に対して同時にシフト電圧を印加することが可能になったので3000秒と上記第1の実施の形態の場合の約半分にすることができた。

【0179】

以上の工程により作成した画像形成装置を $V_{drv} = 14\text{ Volt}$ で駆動し全面の輝度むらを計測したところ、標準偏差／平均値は3%であり上記第1の実施の形態で作成した画像表示装置と比較して同等のものが作成できた。

【0180】

本実施の形態では視野を4つに増やした場合について説明したが、光学系を更に増やせば、その分輝度計測にかかる時間を短縮することが出来る。

【0181】

また、パルスの波高値を設定する信号およびパルス発生回路を4つ設けたため4つの視野を設定し、2つの素子に対して同時にシフト電圧を印加したが、これらのパルス発生回路を増やせば同時にシフト電圧を印加できる素子数をさらに増やすことが可能である。

【0182】

以上、SCE素子を例にした画像表示装置について、詳細に述べてきたが、本発明を、電界放出型等他の冷陰極電子放出素子を用いた表示装置や液晶表示装置、プラズマディスプレイパネル、EL表示装置に対しても有効な輝度測定方法として適用可能である。

【図面の簡単な説明】

【0183】

【図1】本発明の第1の実施の形態における特性調整信号を、マルチ電子源を用いた画像表示装置に印加する装置の概略構成図である。

【図2】SCE素子の素子特性の一例を示す図である。

【図3】予備駆動電圧を印加した各SCE素子の駆動電圧を変えたときの放出電流特性の一例を示した図である。

【図4】本発明の第1の実施の形態に係る特性調整装置の駆動タイミングチャートである。

【図5】本発明の第1の実施の形態に係る画像表示装置上の輝点がエリアセンサー上に投影された様子を示す模式図である。

【図6】図3に示す放出電流特性を持つ素子に特性シフト電圧を印加した際の放出電流特性の変化を示した図である。

【図7】図7(a)は本発明の第1の実施形態に係る画像表示装置のフェースプレートの構成を模式的に示す図であり、図7(b)は同画像形成装置のリアプレートの構成を模式的に示す図である。

【図8】実施例1の電子源における、各SCE素子の特性調整処理を示すフローチャートである。

【図9】測定した電子放出特性に基づいて特性調整信号を印加する処理を示すフローチャートである。

【図10】本発明の第4の実施の形態に係る特性調整信号を、マルチ電子源を用いた画像形成装置に印加する装置の概略構成図である。

【図11】従来技術に係るマルチ電子源のマトリクス配線を説明する図である。

【図12】本実施の形態に係る表示パネルにおける、フェースプレートの蛍光体配列を例示した平面図である。

【図13】本発明の第4の実施の形態に係る特性調整装置の構成を示す斜視図である。

【図14】本発明の第4の実施の形態に係る画像表示装置に設定した視野位置を示す模式図である。

【図15】従来技術に係る特性調整方法における特性測定工程のフローチャートである。

【図16】本発明の第4の実施の形態に係る特性調整信号を印加する処理を示すフロ

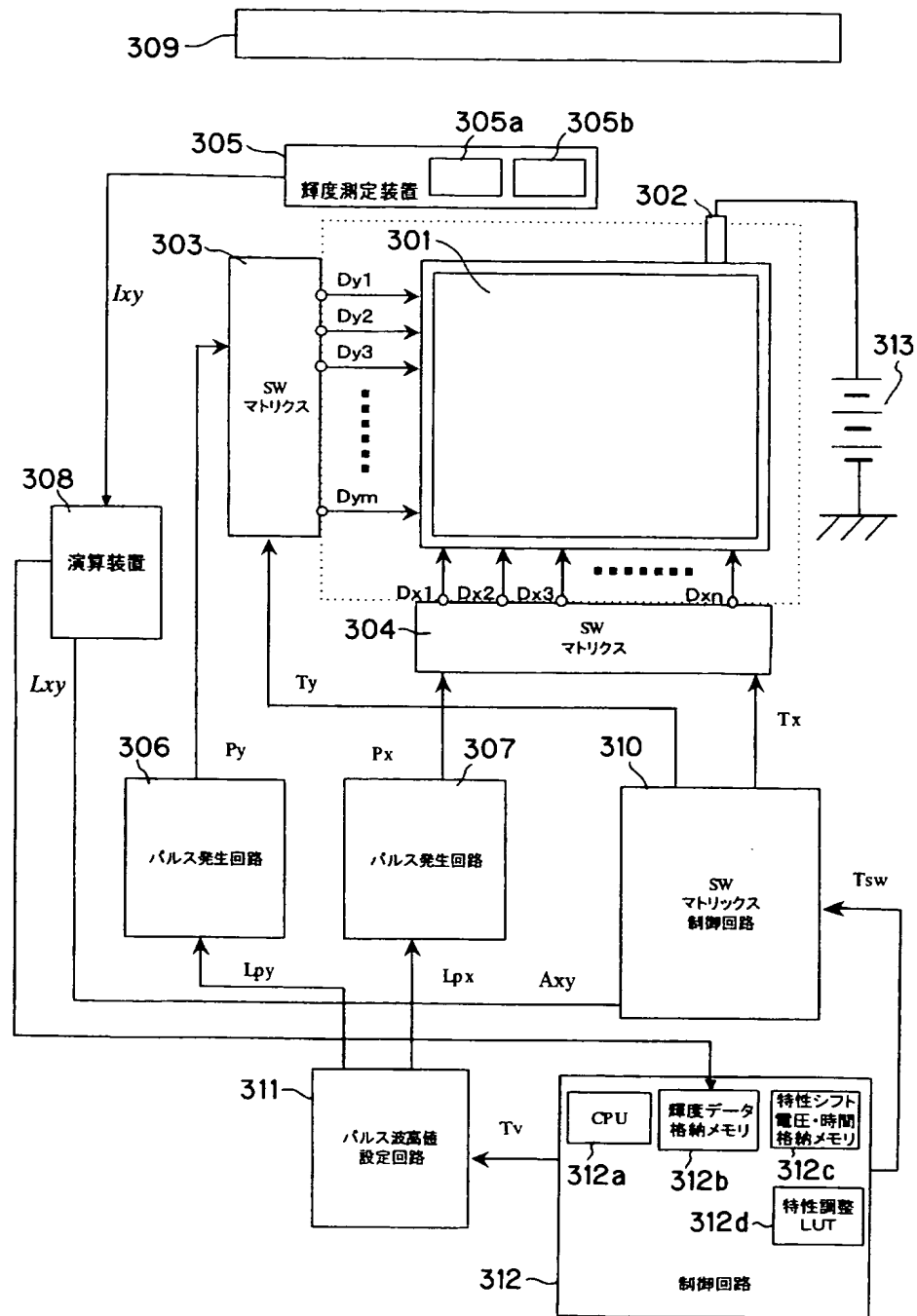
ーチャートである。

【符号の説明】

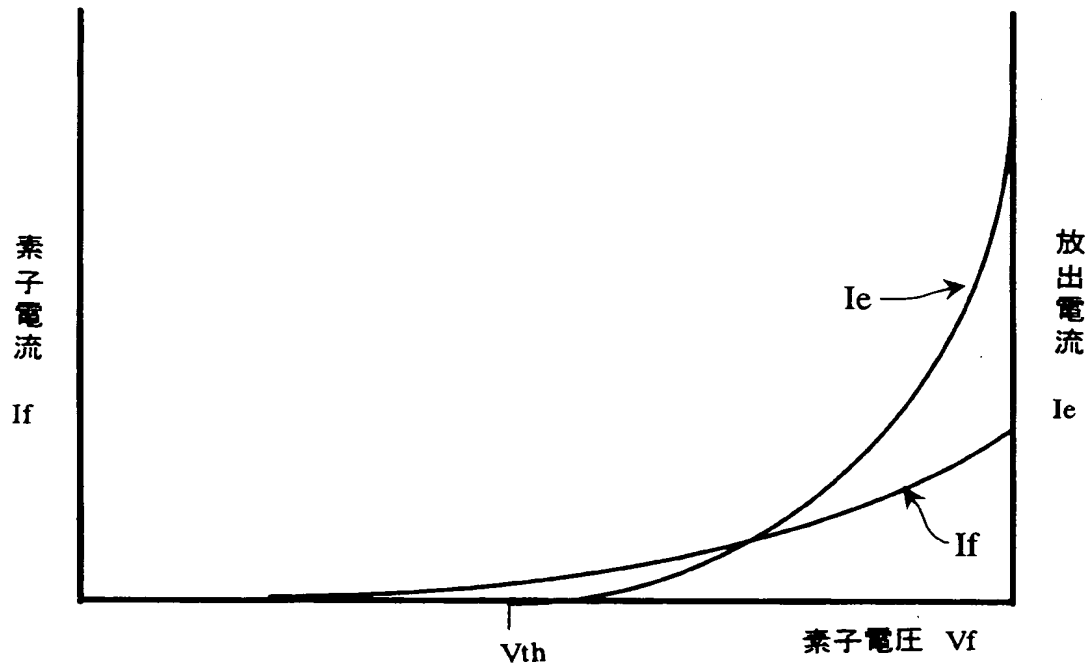
【0184】

- 301 表示パネル
- 303, 304 スイッチマトリクス
- 305, 314, 315, 316 輝度測定装置
- 305a 光学レンズ
- 305b エリアセンサー
- 306, 307, 317, 318 パルス発生回路
- 308 演算装置
- 309 ロボットシステム
- 310 スイッチマトリクス制御回路
- 311 パルス波高値設定回路
- 312 制御回路
- 313 高圧電源
- 501 発光点
- 502 素子
- 1001 基板
- 1002 SCE素子
- 1003 行配線
- 1004 列配線
- 1005 リアプレート
- 1006 側壁
- 1007 フェースプレート
- 1008 蛍光体
- 1009 メタルバック
- 1010 黒色導電材
- 1801 ステージ
- 1802 台座
- 1803 ロボットシステム
- 1804 レンズ
- 1805 カメラ

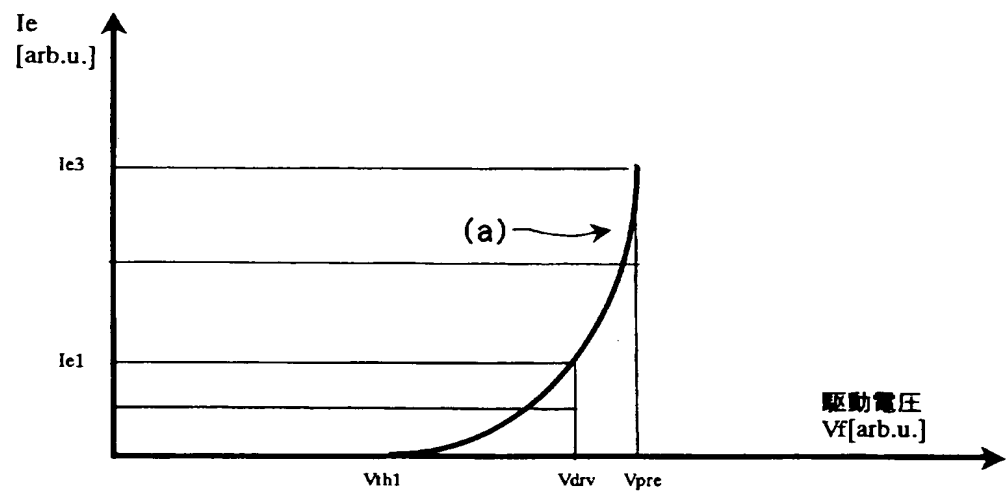
【書類名】 図面  
【図 1】



【図 2】

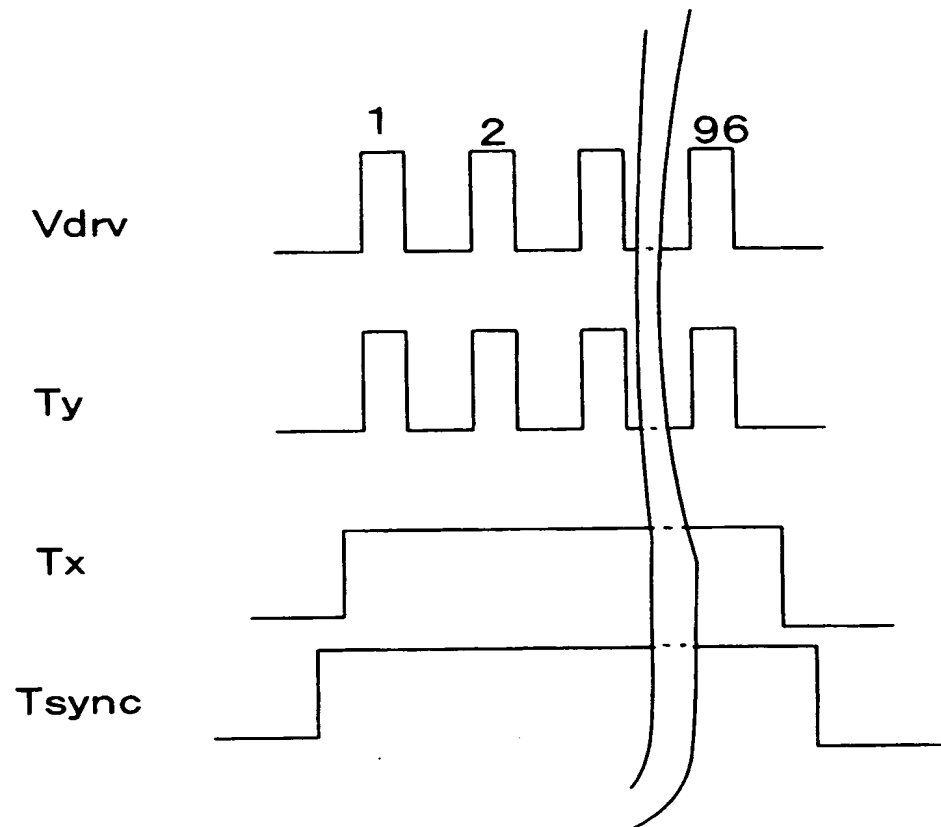


【図 3】

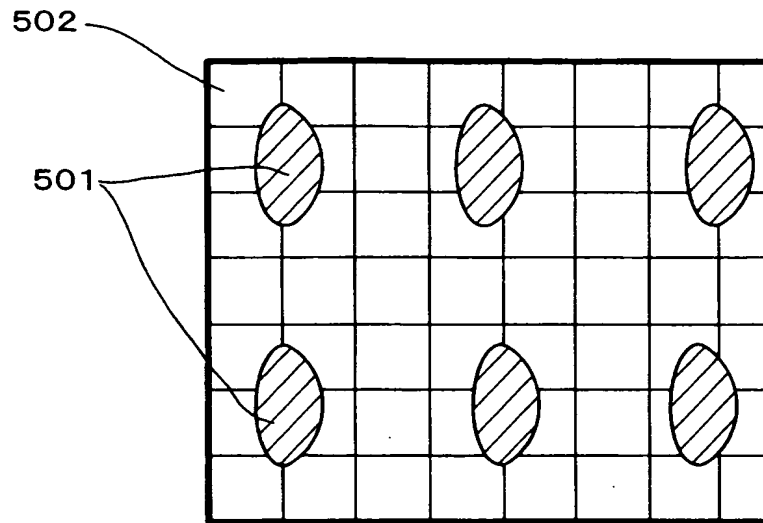




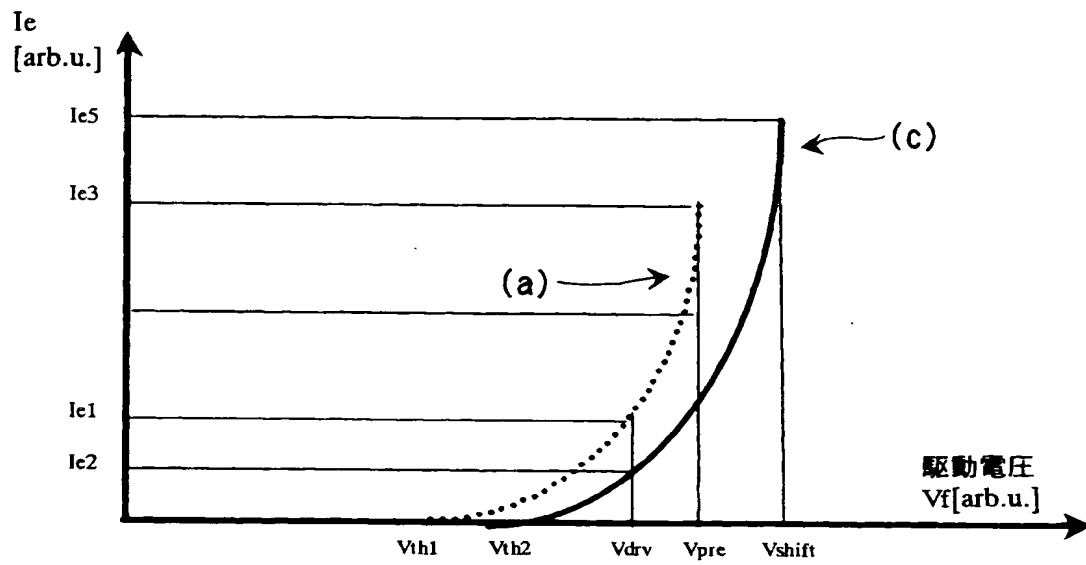
【図 4】



【図 5】

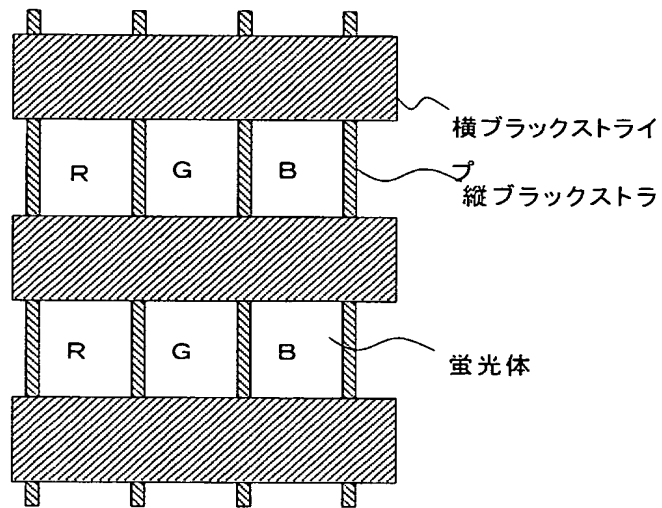


【図 6】

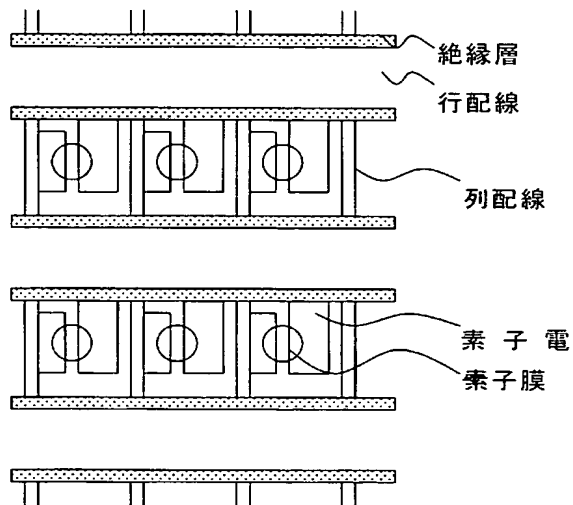


【図 7】

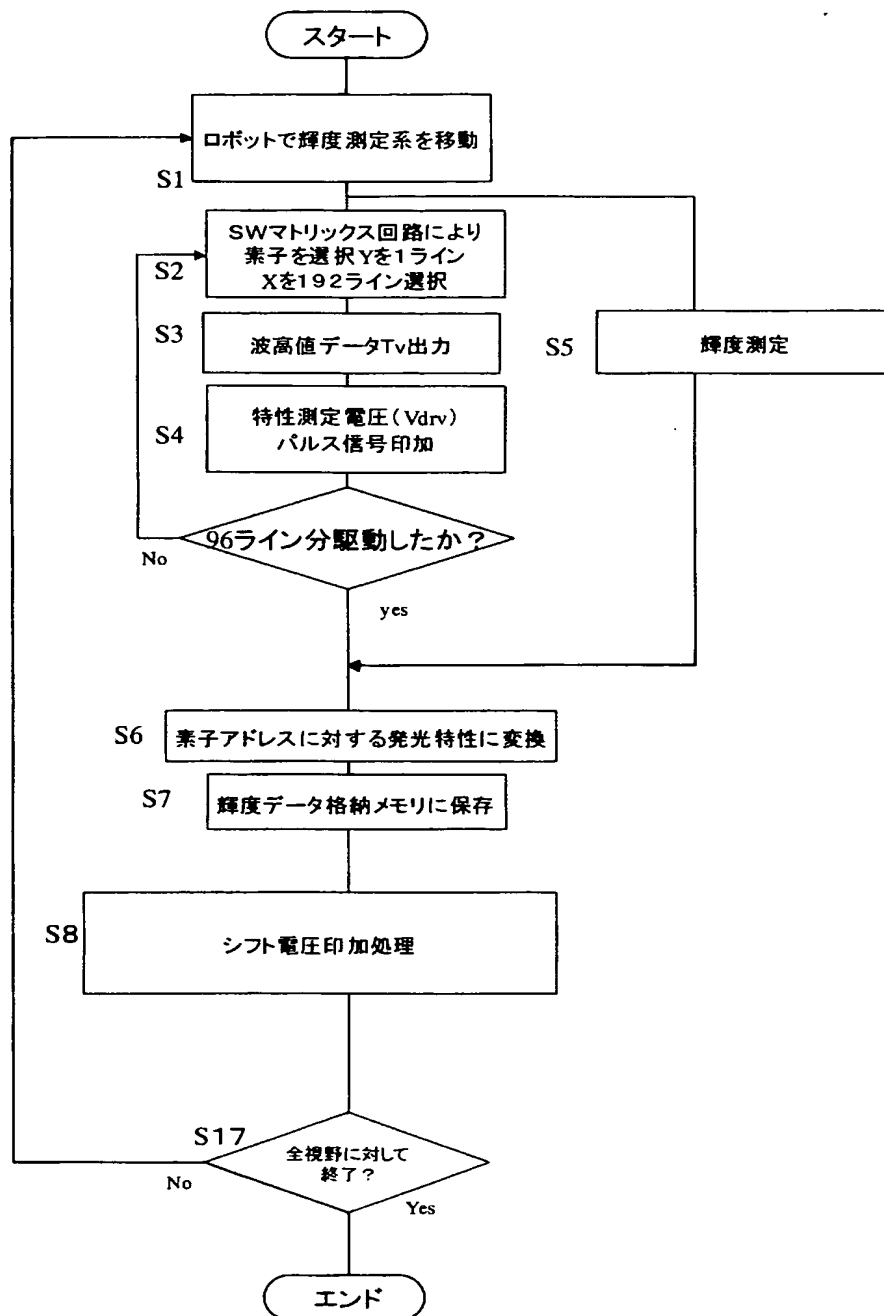
(a) フェースプレート



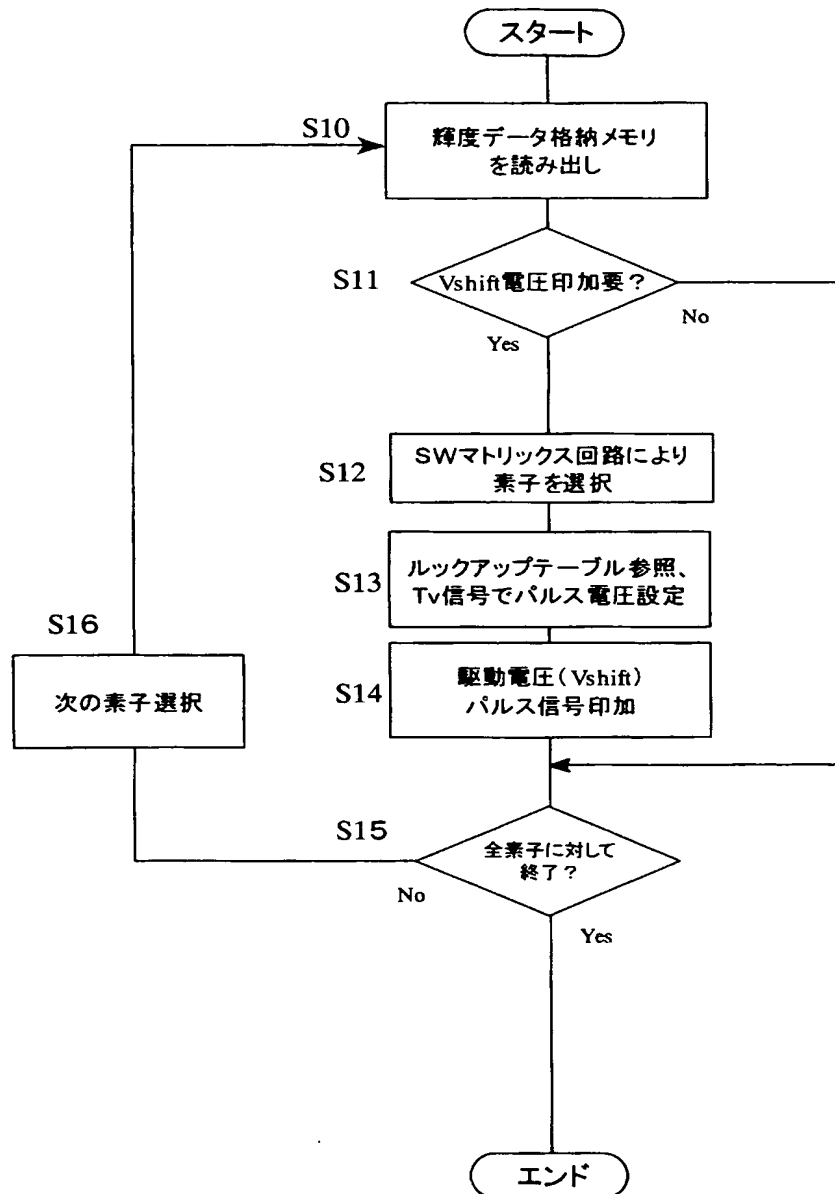
(b) リアプレート



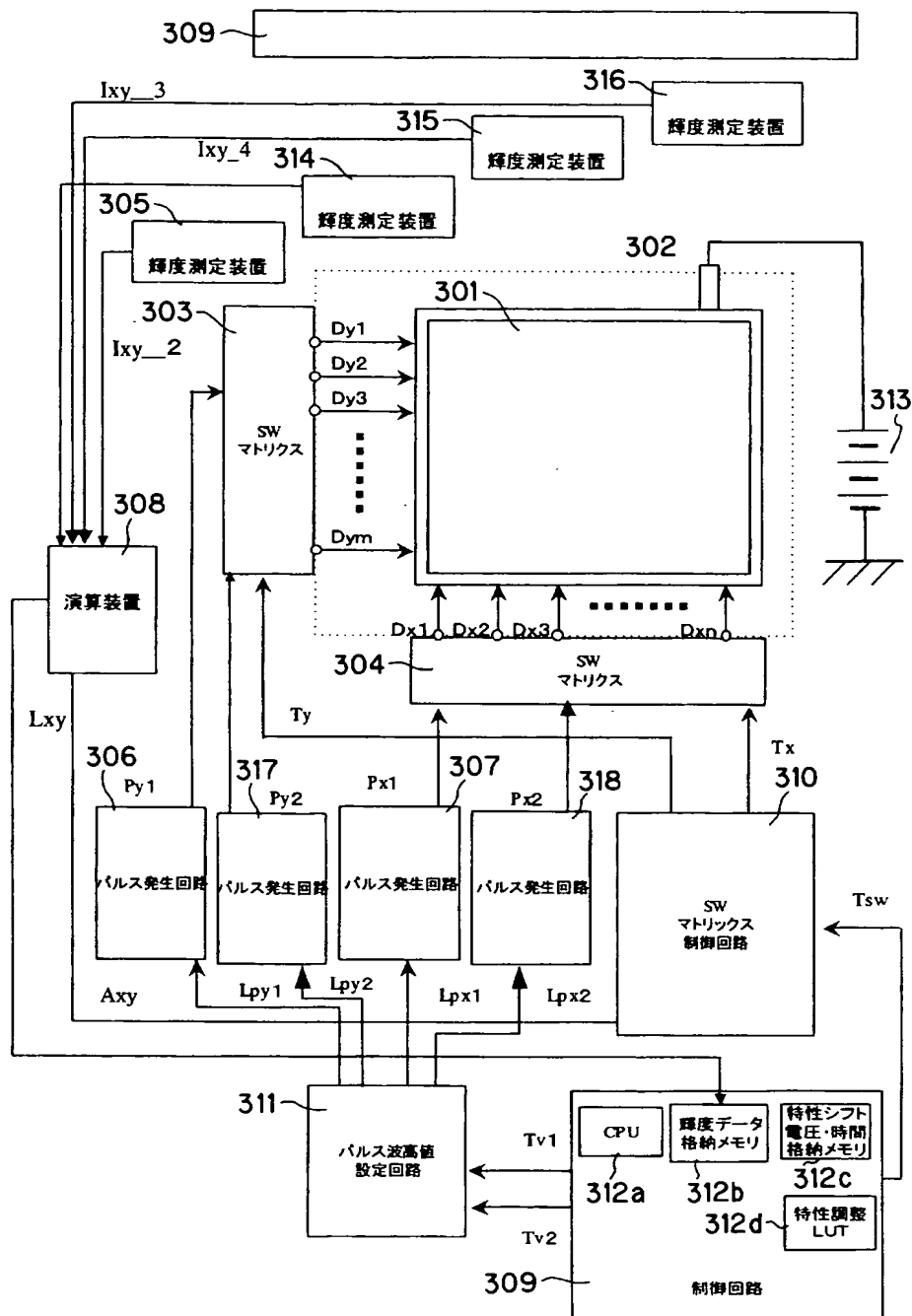
【図 8】



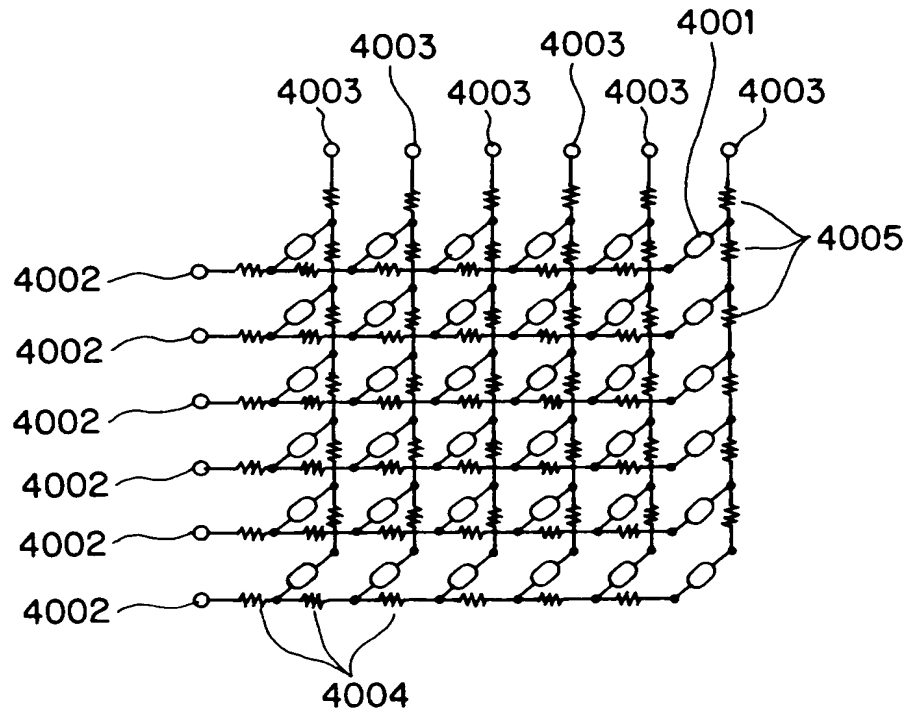
【図 9】



【図 10】

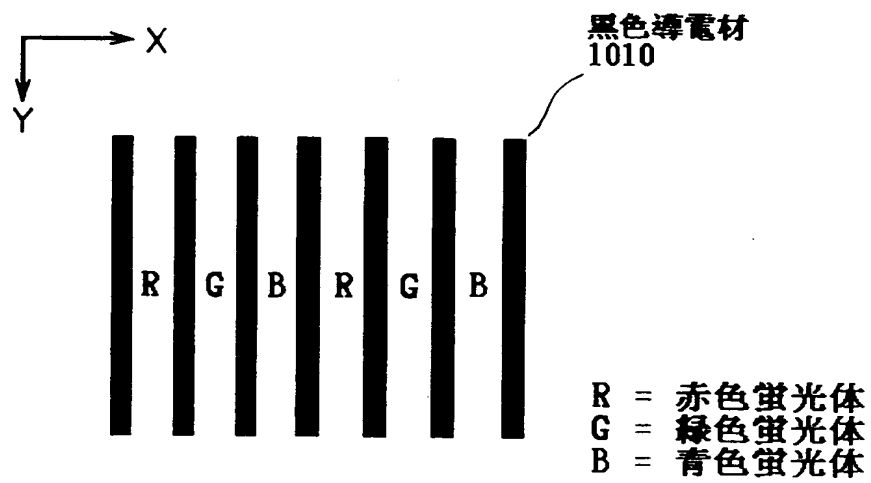


【図 11】

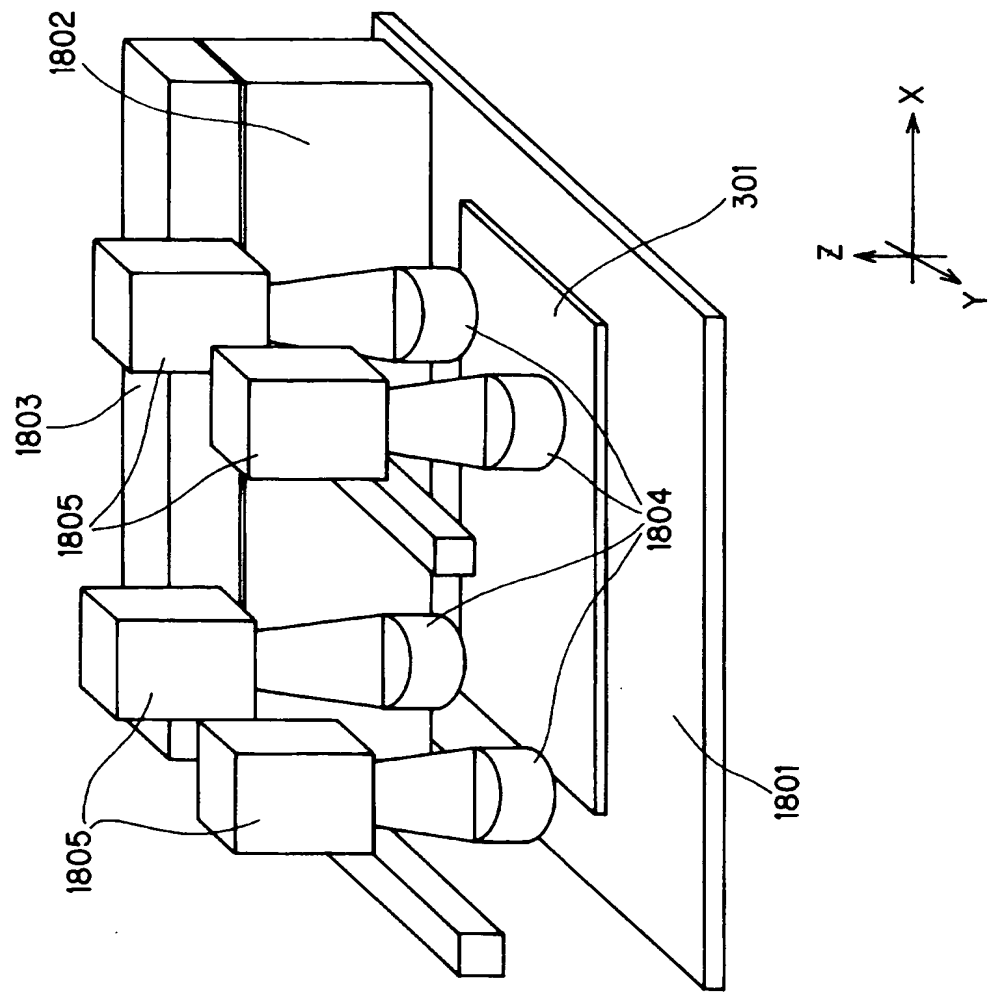




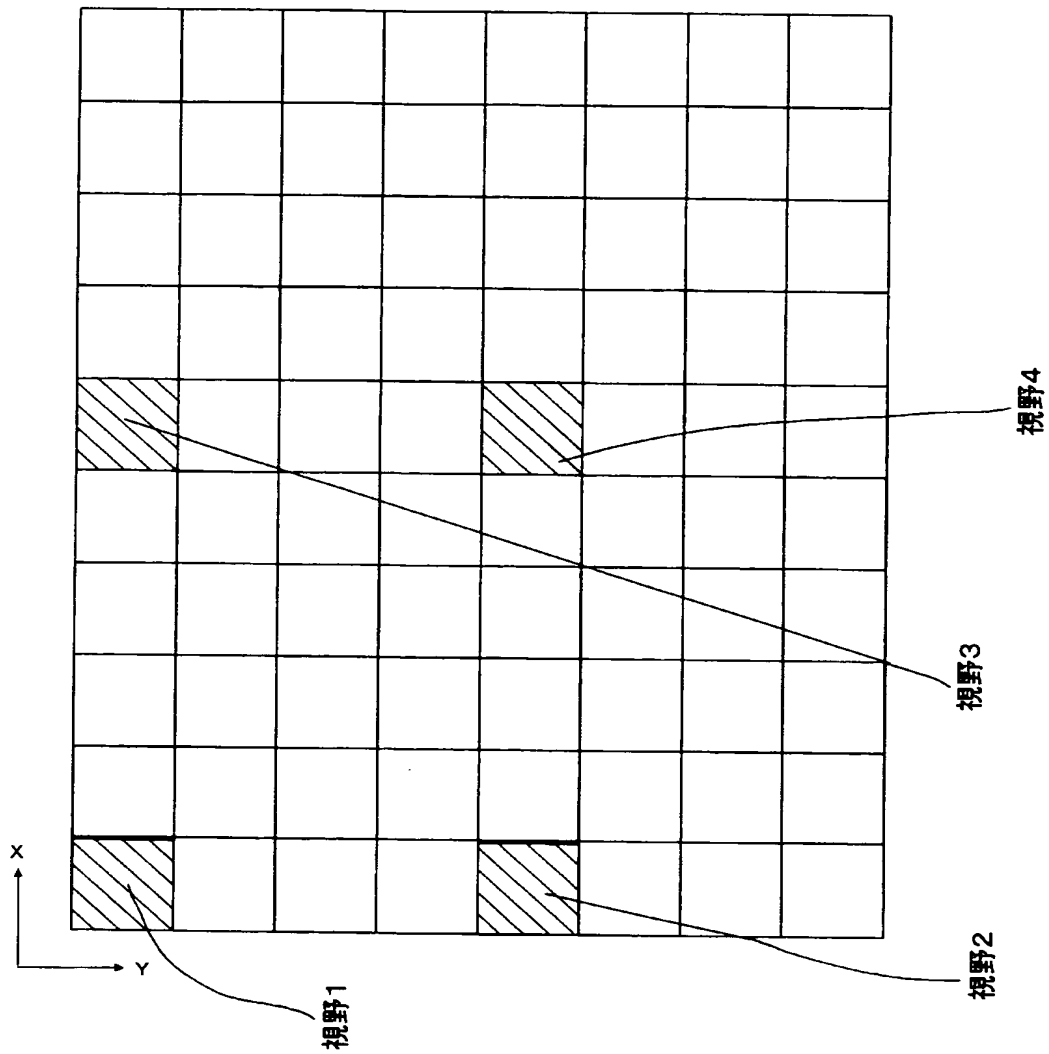
【図 1 2】



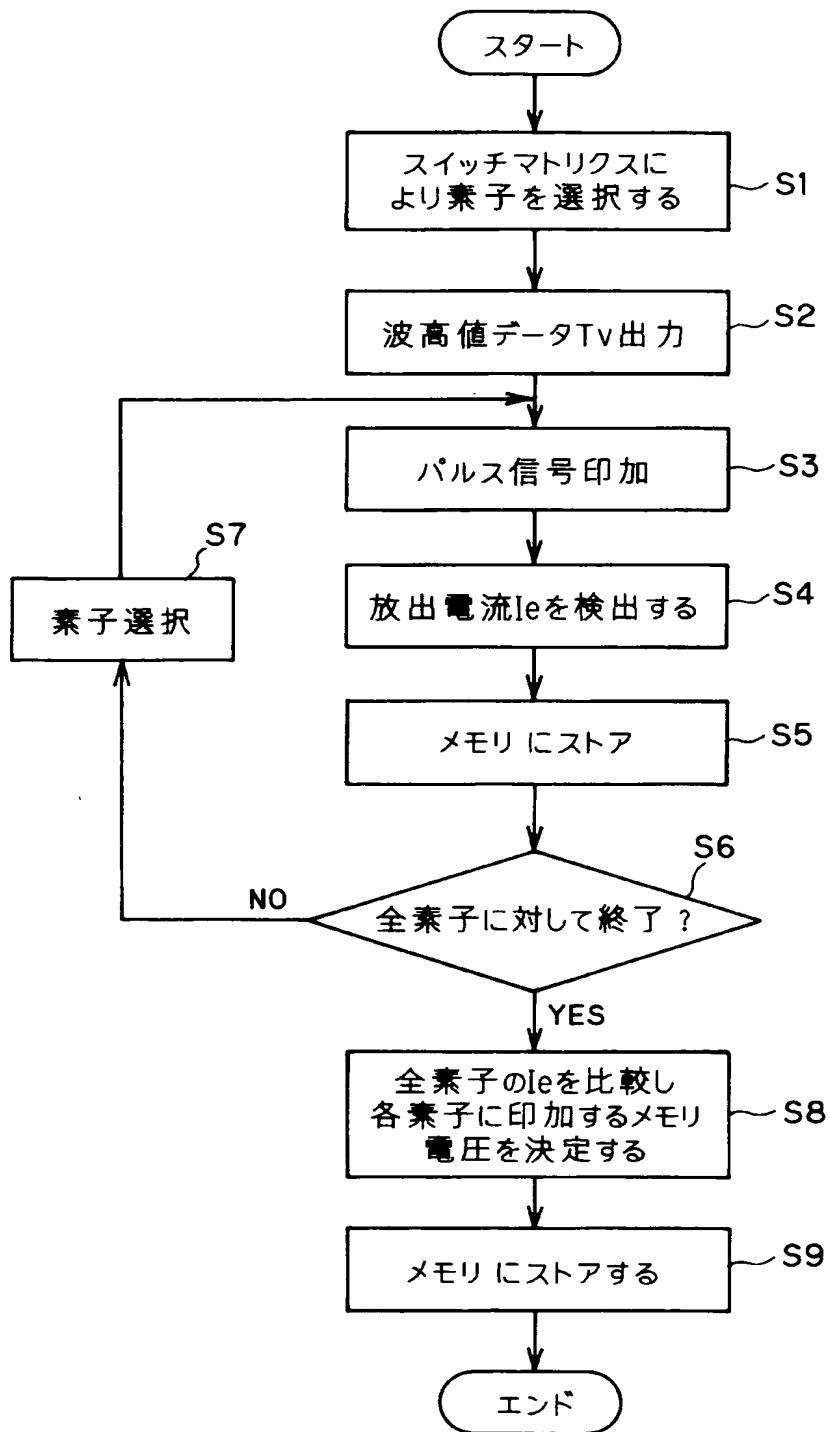
【図 13】



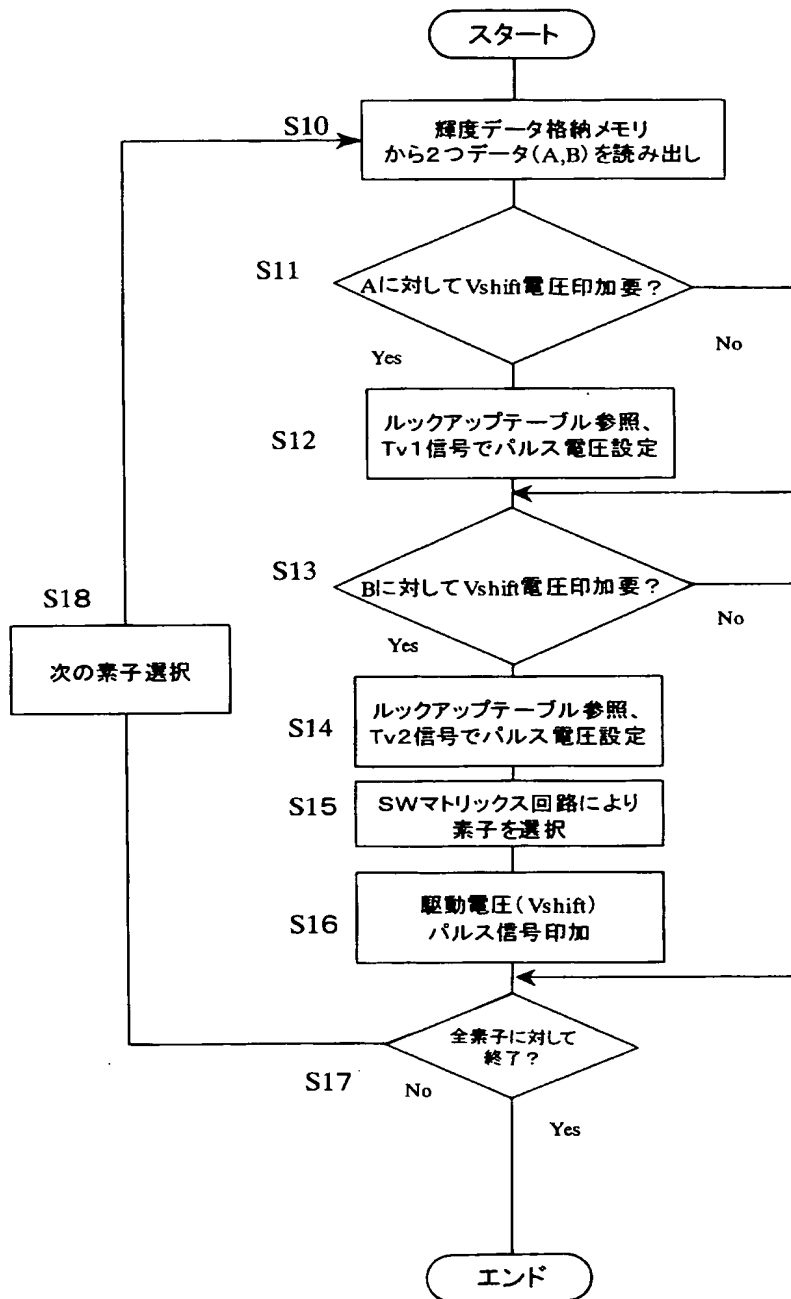
【図14】



【図 15】



【図 16】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

画素の輝度の測定時間の短縮化を図りつつ、測定精度の向上を図った画像表示装置の輝度測定方法、製造方法、特性調整方法及び特性調整装置を提供する。

【解決手段】 隣接しない素子（例えば、RGBのうちの同色の素子）を複数選択して同時に点灯させて、それぞれの輝度の測定を行う。そして、測定された輝度に基づいて、各電子放出素子の電子放出特性の調整を行う。

【選択図】 図 1

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-279137
受付番号	50301223419
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成 15 年 7 月 29 日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【特許出願人】

## 【識別番号】

000001007

## 【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

## 【氏名又は名称】

キャノン株式会社

## 【代理人】

申請人

## 【識別番号】

100085006

## 【住所又は居所】

東京都中央区東日本橋3丁目4番10号 アクロ  
ポリス21ビル6階 秀和特許事務所

## 【氏名又は名称】

世良 和信

## 【選任した代理人】

## 【識別番号】

100100549

## 【住所又は居所】

東京都中央区東日本橋3丁目4番10号 アクロ  
ポリス21ビル6階 秀和特許事務所

## 【氏名又は名称】

川口 嘉之

## 【選任した代理人】

## 【識別番号】

100106622

## 【住所又は居所】

東京都中央区東日本橋3丁目4番10号 アクロ  
ポリス21ビル6階 秀和特許事務所

## 【氏名又は名称】

和久田 純一

特願 2 0 0 3 - 2 7 9 1 3 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 1 0 0 7 ]

1 . 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号

氏 名

キヤノン株式会社